

## **Bestellung von Siltronic Samsung Wafer zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen**

**(Aßlar, 30.11.2006) – Der Geschäftsbereich Kristallzucht-Anlagen der PVA TePla AG, Aßlar, hat am 30.11.2006 von der in Singapur ansässigen Firma Siltronic Samsung Wafer Pte. Ltd., einem Joint Venture zwischen der Siltronic AG, Deutschland, und der Samsung Electronic Corp., Ltd, Korea, eine Bestellung über die Lieferung von Kristallzucht-Anlagen in Höhe von rund 60 Mill. Euro erhalten.**

Die Anlagen vom Typ EKZ 3000/450 werden im Verlaufe der Jahre 2007 und 2008 an das Joint Venture für die erste Ausbaustufe geliefert werden. In einem Letter of Intent, über den in einer Adhoc-Mitteilung vom 24.07.2006 bereits berichtet worden war, ist zwischen beiden Unternehmen über die Bestellung der Kristallzucht-Anlagen bereits im Vorfeld verhandelt worden.

Dieser Auftrag ist bereits Bestandteil der am Vortag gemeldeten Unternehmensplanung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn  
PVA TePla AG  
Emmeliusstr. 33  
35614 Asslar  
Phone: +49(0)6441/5692-342